

Додаток 8
до наказу «Про зміни в організаційній структурі
приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського»

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
«КПІ-ТЕХНОПОЛІС»
ПРИЛАДОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**



02070921 - КПІ ІМ. ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО
№НОД/791/25 від 30.09.2025
КЕП (Підписання):
Мельниченко А. А. 29.09.2025
23:06
3FAA9288358EC0030400
0000130730000B3AE100

КИЇВ 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає функції та статус науково-навчального центру «КПІ-Технополіс» приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – центр).

1.2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію центру приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Створення в КПІ ім. Ігоря Сікорського інноваційної структури для здійснення наукової діяльності, спрямованої на отримання практичних навичок роботи із сучасним металообробним обладнанням, різальним і допоміжним інструментом, а також вимірювальним інструментом і обладнанням.

2.2. Участь у роботі міжнародних консорціумів з підготовки та реалізації спільних проєктів, які фінансуються Європейським Союзом, США тощо.

2.3. Впровадження інноваційних підходів і сучасних інформаційно-комунікаційних комп'ютерних технологій для організації освітнього процесу, проведення просвітницьких і популяризаційних заходів, сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері автоматизації технологічних процесів, обробки металу різанням під час виробництва, впровадження відповідних курсів в освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4. Розроблення та впровадження якісних навчальних курсів у сфері проєктування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно-вимірювальних технологій для КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших закладів вищої освіти.

2.5. Демонстрація інноваційних матеріалів, технологій і обладнання в сфері металообробки в межах освітньої, наукової та/або іншої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського за результатами діяльності центру.

2.6. Проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, підтримання інноваційних розробок у сфері автоматизації технологічних процесів із залученням науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також активне просування результатів через Інноваційний холдинг «Sikorsky Challenge».

2.7. Надання науково-технічної підтримки вітчизняним приладо-, машинобудівним та іншим промисловим підприємствам, що використовують металообробку, інформаційно-вимірювальні технології за допомогою наукових розробок на базі центру.

2.8. Залучення науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямками наукової та інноваційної діяльності у сфері проєктування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно вимірювальних технологій.

2.9. Надання консультацій за напрямками діяльності центру для фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших зацікавлених осіб.

2.10. Здійснення практичної діяльності у сфері сучасного підходу до обробки металу в межах освітньої, виробничої та/або іншої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.11. Участь у розробці матеріалів, що сприяють популяризації професійної діяльності у сфері сучасної металообробки.

2.12. Забезпечення сприятливих умов для здійснення підготовки здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі центру і поєднання освітніх процесів з інноваційною та дослідницькою роботою.

2.13. Впровадження дій щодо популяризації професійної діяльності у сфері обробки металів різанням серед випускників та учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійно-технічної освіти тощо.

2.14. Організація та проведення заходів із підвищення кваліфікації фахівців у сфері металообробки під час виробництва.

2.15. Створення власних інформаційних каналів для популяризації діяльності центру.

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. організовує й здійснює теоретичну підготовку та практичне навчання на базі центру з питань проєктування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно вимірювальних технологій;

3.2. забезпечує підвищення кваліфікації фахівців, зокрема наукових і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, з питань проєктування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно вимірювальних технологій;

3.3. здійснює науково-інноваційну діяльність у галузі проєктування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно-вимірювальних технологій;

3.4. сприяє впровадженню інноваційних розробок у галузі проєктування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно-вимірювальних технологій у виробничу практику;

3.5. здійснює співробітництво з грантодавцями та інвесторами щодо підвищення ефективності проектування автоматизованих технологічних процесів, процесів металообробки, інформаційно-вимірювальних технологій;

3.6. бере участь у співробітництві з вітчизняними й закордонними партнерами з питань проектування автоматизованих технологічних процесів та інформаційно-вимірювальних технологій;

3.7. здійснює підготовку навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем центру;

3.8. сприяє залученню експертів та проведенню експертизи навчально-методичних матеріалів і адаптації розроблених навчальних курсів у діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.9. проводить окремі майстер-класи й тренінги із залученням вітчизняних і міжнародних експертів;

3.10. залучає інвесторів та нових партнерів для розвитку демонстраційного простору центру;

3.11. організовує, проводить і сприяє проведенню в КПІ ім. Ігоря Сікорського наукових та інноваційних конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок з питань проектування автоматизованих технологічних процесів та інформаційно-вимірювальних технологій із залученням здобувачів вищої освіти, працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського та представників партнерів центру.

4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ

4.1. Центр входить до складу приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.2. Керівництво центром здійснює директор центру.

4.3. Директор центру підпорядкований декану приладобудівного факультету і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження.

4.4. На період тимчасової відсутності директора центру його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.5. Центром для виконання комплексних завдань та прийняття напрацьованих рішень на добровільних засадах можуть залучатися представники факультетів, навчально-наукових інститутів та інших структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також представники студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наукового парку «Київська політехніка», Інноваційного холдингу «Sikorsky Challenge» тощо.

4.6. Науковий супровід діяльності центру покладається на наукового керівника центру.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ

5.1. Здійснює керівництво центром і звітує перед керівництвом приладобудівного факультету та КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на центр завдань.

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов'язки працівників центру, складає й затверджує посадові інструкції працівників центру. Завдання, функції, права й обов'язки працівників центру визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників центру.

5.4. Забезпечує:

5.4.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.4.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.4.4. своєчасне ознайомлення працівників центру з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.4.5. захист інформації відповідно до законодавства;

5.4.6. перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників центру;

5.4.7. дотримання трудової й фінансової дисципліни;

5.4.8. нерозголошення персональних даних, які були довірені для виконання професійних і службових обов'язків.

5.5. Вживає заходів для дотримання Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.6. Надає пропозиції керівництву приладобудівного факультету та КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи центру.

5.7. Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.8. Відповідно до основних завдань центру інформує керівництво приладобудівного факультету та КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.

5.9. Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.10. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11. Директор центру має право:

5.11.1. одержувати інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності центру;

5.11.2. ініціювати й проводити наради з питань діяльності центру, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань центру;

5.11.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи центру, розробки нормативних актів КПП ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції центру.

5.12. Несе персональну відповідальність за:

5.12.1. організацію й виконання завдань і функцій, покладених на центр;

5.12.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності центру й виконання затверджених планів роботи.

5.13. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПП ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівники центру відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно із законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов'язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, збереження персональних даних, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПП ім. Ігоря Сікорського.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПП ім. Ігоря Сікорського щодо залучення наукових і науково-педагогічних працівників до виконання досліджень, надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.

7.2. Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв'язків між працівниками центру з іншими структурними підрозділами КПП ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

8.1. Джерелом фінансування діяльності центру є загальний та спеціальний фонди Державного бюджету України.

8.2. Штатний розпис центру затверджується в установленому порядку й погоджується з профільним проректором.

Ректор

Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО